

2018年前期 分析基礎セミナースケジュール

回数	日程	場所		テーマ	内容
第117回	2018/4/18	工学部大講義室	入門機器分析【1】	SEM	SEM
第118回	2018/5/10	工学部第2講義室	入門機器分析【2】	物性測定	熱分析/天秤/pH
第119回	2018/5/24	工学部第2講義室	入門機器分析【3】	X線分析	X線回折
第120回	2018/6/7	工学部第2講義室	入門機器分析【4】	分光分析	紫外可視/赤外/ラマン
第121回	2018/6/21	工学部第2講義室	入門機器分析【5】	無機元素分析	原子吸光/ICPAES/ICPMS
第122回	2018/7/5	工学部第2講義室	入門機器分析【6】	表面分析	XPS/AES/EPMA/SPM
第123回	2018/7/19	工学部第2講義室	入門機器分析【7】	NMR/質量分析	NMR/MS

※内容は変更になることがあります。学内外どなたでも参加できます。参加費は無料です。
 (主催：九州大学中央分析センター)